

文章内 容

标 题:	关于立式罐大容量计量的具导轨光学测量法
作 者:	廉育英
发表年限:	1998
发表期号:	6
单 位:	中国计量科学研究院工程部
关键词:	立式罐 容量计量 导轨光学测量法
摘 要:	<p>论述一种世界新型的立式大容量计量的“具导轨光学测量法”及由作者研制的“标准测量仪”的工作原理、结构与测量误差分析等,指出其具有测量准确度高,免除高空作业、抗风性强、不受被测罐体障碍的影响,测量速度快等特点。</p> <p> 关于立式罐大容量计量的具导轨光学测量法.pdf</p>

打 印

关 闭